

ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК In НА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТОНКИХ ПЛЕНОК $\text{Sn}_{0.8}\text{Ge}_{0.2}\text{Te}$, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОГО НАПЫЛЕНИЯ

© C.A. Немов, С.Ф. Мусихин, В.И. Прошин

Санкт-Петербургский государственный технический университет,
195251 Санкт-Петербург, Россия
(Получена 22 мая 1995 г. Принята к печати 31 мая 1995 г.)

Исследованы электропроводность, коэффициенты Холла и термоэдс в диапазоне температур (77–400) К в тонких пленках твердых растворов $(\text{Sn}_{0.8}\text{Ge}_{0.2})_{1-x}\text{In}_x\text{Te}$ ($x = 0$ – 0.2). Пленки толщиной (200–1200) Å получены методом лазерного напыления на слюдяных подложках и имеют холловские концентрацию дырок $p = (2 \cdot 10^{20} - 3 \cdot 10^{21}) \text{ см}^{-3}$ и подвижность $R\sigma = (1$ – $30) \text{ см}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$, удельное сопротивление в диапазоне $\rho = (2.5 \cdot 10^{-4} - 3 \cdot 10^{-3}) \text{ Ом} \cdot \text{см}$. Все эти параметры слабо зависят от температуры. На изотермах зависимости термоэдс от концентрации дырок обнаружен характерный минимум вблизи $p \approx 7 \cdot 10^{20} \text{ см}^{-3}$, свидетельствующий о сложном строении валентной зоны твердого раствора.

Исследованные пленки получены методом импульсного лазерного напыления [1,2] из шихты $(\text{Sn}_{0.8}\text{Ge}_{0.2})_{1-x}\text{In}_x\text{Te}$ (объемные поликристаллы) на слюдяные подложки, имели толщины $d \approx (200$ – $1200)$ Å.

Были исследованы основные кинетические коэффициенты: удельной электропроводности σ , Холла R и термоэдс S в диапазоне температур (77–400) К. Все пленки обладали дырочной проводимостью (причем знаки коэффициентов R и S совпадали), имели холловские концентрации дырок $p \approx (2 \cdot 10^{20} - 3 \cdot 10^{21}) \text{ см}^{-3}$. Концентрация дырок определялась из данных по эффекту Холла при комнатной температуре по формуле $p = (eR)^{-1}$.

По данным оже-спектроскопии [2] пленки твердых растворов $(\text{Sn}_{1-x}\text{Ge}_x)_{1-x}\text{In}_x\text{Te}$, полученные методом лазерного напыления, характеризуются неоднородным распределением компонентов по толщине, в особенности, примеси In. Однако сравнительный анализ кинетических коэффициентов в пленках и объемных образцах, выполненный в работах [1–3], показал, что состав шихты в целом удовлетворительно сохраняется и в составе пленок — при изготовлении сильно легированных полупроводников $\text{A}^{\text{IV}}\text{B}^{\text{VI}}$ с помощью лазерной технологии.

Электрофизические параметры исследованных тонких пленок
 $(\text{Sn}_{0.8}\text{Ge}_{0.2})_{1-x}\text{In}_x\text{Te}$ при комнатной температуре

№ пленки	Содержание In в шихте x , ат%	Толщина d , Å	p , 10^{20} см^{-3}	$R\sigma$, $\text{см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$	ρ , $10^{-4} \text{ Ом} \cdot \text{см}$
62	5	200	28	1	2.5
75	10	500	2.3	34	8
87	16	450	2.3	17	16
120	16	1200	6.7	3	29
66	20	200	5.4	16	7

Примечание. Толщина пленок d оценивалась по времени полного стравливания слоя пучком ионов аргона [2,3].

Как и в других исследованных ранее [1–3] пленках твердых растворов $(\text{Sn}_{1-z}\text{Ge}_z)_{1-x}\text{In}_x\text{Te}$, коэффициент Холла имеет слабую температурную зависимость. Величина коэффициента Холла отражает полную концентрацию дырок в валентной зоне пленок твердых растворов $(\text{Sn}_{1-z}\text{Ge}_z)\text{Te:In}$ [3].

Основные электрофизические параметры исследованных пленок приведены в таблице. Как видно из данных, приведенных в ней, варьируя содержание In в шихте твердого раствора, с помощью лазерной технологии удается в значительных пределах изменять концентрацию дырок и положение уровня Ферми в валентной зоне в тонких пленках $\text{Sn}_{0.8}\text{Ge}_{0.2}\text{Te}$. Сопоставление кинетических коэффициентов R , S , σ в наших пленках с данными для объемных поликристаллов близкого состава, изготовленных металлокерамическим методом [4], обнаруживает близость численных значений этих параметров. Это свидетельствует об удовлетворительном согласии составов шихты и пленки.

Для полученных методом лазерного напыления пленок твердого раствора $(\text{Sn}_{0.8}\text{Ge}_{0.2})_{1-x}\text{In}_x\text{Te}$ характерны низкие холловские подвижности $R\sigma \approx (1-30) \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$ и удельное сопротивление $\rho \approx (2.5 \cdot 10^{-4} - 3 \cdot 10^{-3}) \text{ Ом} \cdot \text{см}$, слабо зависящее от температуры (рис. 1). Наблюдаемые особенности в зависимостях $R\sigma$ и ρ от температуры, по-видимому, связаны с большим вкладом рассеяния дырок на примесях (на атомах In) и на собственных точечных дефектах, создающих высокие концентрации дырок в материалах на основе SnTe. Учитывая тот факт, что пленки являются тонкими, можно полагать, что существенную роль играет и поверхностное рассеяние. Кроме того, возможно снижение подвижности дырок за счет их резонансного рассеяния в полосе квазилокальных примесных состояний In (подобно тому, что наблюдалось в SnTe:In [5]). Оценки величины подвижности при резонанском рассеянии по формуле Брейта–Вигнера [6] дают значения $(R\sigma)_{\text{res}} \approx (1-10) \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$, близкие к экспериментальным.

Наиболее интересными представляются данные по термоэдс. Как видно из рис. 2, изотермы зависимости коэффициента термоэдс от концентрации дырок (при всех температурах) имеют ярко выраженную особенность вблизи $p \approx 7 \cdot 10^{20} \text{ см}^{-3}$. Появление подобных аномалий в термоэдс обычно связано с прохождением уровня Ферми ε_F через критическую точку в спектре плотности состояний.

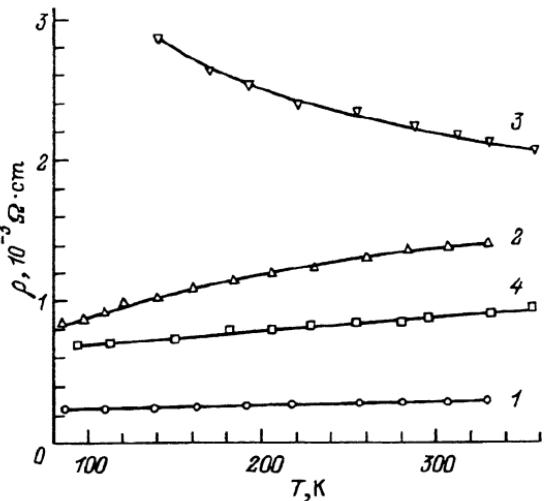


Рис. 1. Температурная зависимость удельного сопротивления ρ в пленках $(\text{Sn}_{0.8}\text{Ge}_{0.2})_{1-x}\text{In}_x\text{Te}$ с составом x : 1 — 0.05, 2 — 0.10, 3 — 0.16, 4 — 0.20.

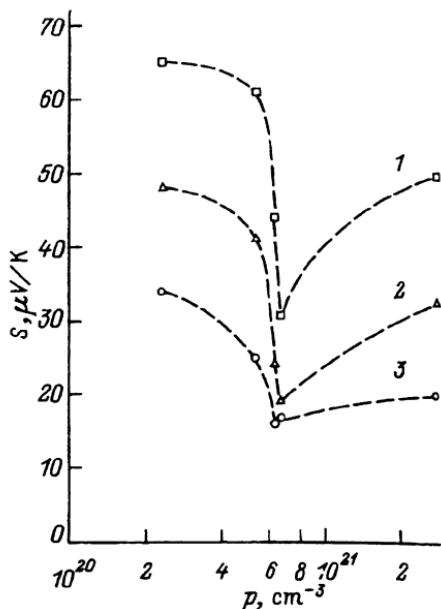


Рис. 2. Зависимости коэффициента термоэдс S , в пленках $(\text{Sn}_{0.8}\text{Ge}_{0.2})_{1-x}\text{In}_x\text{Te}$ от концентрации дырок p при T, K : 1 — 300, 2 — 200, 3 — 120.

К сожалению, в литературе отсутствуют детальные расчеты зонной структуры твердых растворов $\text{Sn}_{1-x}\text{Ge}_x\text{Te}$. Однако на сложное строение валентной зоны этих растворов указывают экспериментальные данные [3], а также результаты экспериментальных исследований и расчетов зонной структуры SnTe [7]. Согласно [7], в зонном спектре дырок в SnTe в рассматриваемом диапазоне энергий (вблизи холловской концентрации дырок $7 \cdot 10^{20} \text{ см}^{-3}$) расположена дополнительный экстремум в точке Δ зоны Бриллюэна. Поэтому естественно связать наблюданную особенность в зависимости $S(p)$ с вхождением уровня Ферми в этот экстремум валентной зоны. Оценка энергии Ферми, соответствующей краю дополнительного экстремума, с использованием зонных параметров SnTe [7] дает величину $\varepsilon_F \approx 0.25 \text{ эВ}$ (относительно вершины основного экстремума).

Таким образом, развиваемый метод дискретного лазерного напыления пленок сильно легированных полупроводников группы A^{IV}B^{VI} позволяет удовлетворительно воспроизводить состав и электрофизические свойства объемных образцов. Выполненные исследования кинетических явлений в пленках $\text{Sn}_{0.8}\text{Ge}_{0.2}\text{Te:In}$ свидетельствуют о существовании дополнительного экстремума (по-видимому, в точке Δ зоны Бриллюэна) в валентной зоне твердого раствора, край которого соответствует холловской концентрации дырок $p \approx 7 \cdot 10^{20} \text{ см}^{-3}$ и энергии Ферми $\varepsilon_F \approx 0.25 \text{ эВ}$.

Авторы благодарны А.А.Соколову за участие в экспериментальных исследованиях.

Список литературы

- [1] С.Ф. Мусихин, С.А. Немов, В.И. Прошин, И.Е. Семин, Д.В. Шамшур, А.В. Березин, С.Д. Имамкулиев. ФТП, **27**, 513 (1993).
- [2] Д.И. Попов, С.Ф. Мусихин, С.А. Немов, Р.В. Парфеньев, Т.Л. Макарова, В.Н. Светлов. ФТТ, **37**, 194 (1995).
- [3] С.А. Немов, С.Ф. Мусихин, Д.И. Попов, В.И. Прошин, Д.В. Шамшур. ФТТ, **37**, 167 (1995).
- [4] S.A. Nemov, R.V. Parfeniev, D.I. Popov, D.V Shamshur. J. Alloys and Compounds, **219**, 310 (1995).
- [5] Г.С. Бушмарина, И.А. Драбкин, В.В. Компаниец, Р.В. Парфеньев, Д.В. Шамшур, М.А. Шахов. ФТТ, **28**, 1094 (1986).
- [6] В.И. Кайданов, С.А. Немов, Ю.И. Равич. ФТП, **26**, 201 (1992).
- [7] Г.С. Бушмарина, И.А. Драбкин, М.А. Квантов, О.Е. Квятковский. ФТТ, **32**, 2869 (1990).

Редактор Т.А. Полянская

In doping influence on electrophysical properties of $\text{Sn}_{0.8}\text{Ge}_{0.2}\text{Te}$ thin films fabricated by laser evaporation

S.A.Nemov, S.F.Musikhin, V.I.Proshin

St.Petersburg State Technical University,
195251 St.Petersburg, Russian

The conductivity, Hall and Seebeck coefficients have been investigated in $(\text{Sn}_{0.8}\text{Ge}_{0.2})_{1-x}\text{In}_x\text{Te}$ ($x = 0-0.2$) solid solution thin films at the temperature (77–400) K. Films were prepared by the pulse laser evaporation method on mica substrates and had the thickness of (200–1200) Å, the hole density $p \approx (2 \cdot 10^{20} - 3 \cdot 10^{21}) \text{ cm}^{-3}$. The Hall mobility $R\sigma \approx (1-30) \text{ cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$ and the resistivity $\rho \approx (2.5 \cdot 10^{-4} - 3 \cdot 10^{-3}) \Omega \cdot \text{cm}$. These quantities depend on temperature weakly. A characteristic minimum of the Seebeck coefficient dependence on the hole density at $p \approx 7 \cdot 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ has been discovered. This is an indication that the solid solution valence band has a complicated structure.
